9. Pulverdiffraktometrie II:

9. Pulverdiffraktometrie II:

Strukturverfeinerung mit der Rietveld-Methode

Methoden und Konzepte - Basiskurs: Kristallographie und Beugung - WS 2011/2012, C.R.

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispiel

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatur

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispie

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

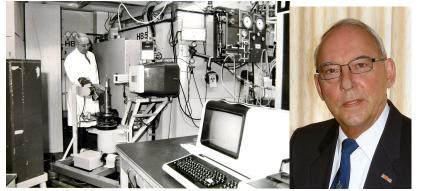
Literatui

Einleitung: Methoden und Anwendung der Pulverdiffraktometrie

Methode	2θ	I_{max}	I_{int}	Profilform
Qualitative Phasenanalyse				
Indizierung				
Gitterkonstantenverfeinerung				
Quantitative Phasenanalyse				
Solid-Solution Analyse				
Kristallinität				
Streß (isotrop)				
Streß (anisotrop)				
Kristallitgröße				
Zwei-Schritt Strukturverfeinerung				
Rietveld-Strukturverfeinerung				

Historisches

- Rietveld-Methode, auch PFSR (Pattern-Fitting structure refinement)
- entwickelt 1967 und 1969 von Hugo Rietveld (*1932)



- ▶ ab ca. 1980: ausreichend leistungsfähige Rechner → div. Programmsysteme auf Basis der Quellen von H. Rietveld
- ▶ ab ca. 1990: Programmsysteme mit grafischen Front-Ends

Prinzip der Methode

- Least-Squares-Verfeinerung freier Parameter eines theoretischen
 Pulverdiagramms gegen alle Meßpunkte des beobachteten Diagramms
- freie Parameter
 - ▶ Strukturparameter (Gitterkonstanten, Atomkoordinaten usw.)
 - ▶ Untergrund- und Profil-Parameter
- zur Beschreibung von
 - Struktur (ggf. auch mehrerer Phasen)
 - Probe: Kristallinität, Kristallitgröße, Streß usw.
 - Geräte- und aufnahmespezifische Parameter

Vergleich mit der Einkristall-Methode

- Vorteile gegenüber Einkristall-Methode
 - pulverförmige Probe ausreichend
 - (schnell)
 - einfachere Druck/Temperatur-abhängige Messungen
 - sehr genaue Bestimmung der Gitterparameter
 - 'optisches' Verfeinerungsverfahren
 - quantitative Phasenanalyse
 - **.**..

Vergleich mit der Einkristall-Methode

- Vorteile gegenüber Einkristall-Methode
 - pulverförmige Probe ausreichend
 - (schnell)
 - einfachere Druck/Temperatur-abhängige Messungen
 - sehr genaue Bestimmung der Gitterparameter
 - 'optisches' Verfeinerungsverfahren
 - quantitative Phasenanalyse
- Nachteile gegenüber Einkristall-Methode
 - i.a. keine Strukturbestimmung
 - viele 'Nicht-Struktur'-Parameter
 - Probleme bei sehr großen Zellen (Reflexüberlappung)
 - Korrelationen

Voraussetzungen

- Probe
 - möglichst einphasig, bzw. mit bekannten Fremdphasen
 - ▶ ohne Vorzugsorientierung präpariert bzw. mit bekannter Vorzugsorientierung

Voraussetzungen

- Probe
 - möglichst einphasig, bzw. mit bekannten Fremdphasen
 - ▶ ohne Vorzugsorientierung präpariert bzw. mit bekannter Vorzugsorientierung
- Messung
 - ▶ Röntgen (Röhre, Synchrotron), Neutronen, ...
 - CW oder TOF

Voraussetzungen

- Probe
 - möglichst einphasig, bzw. mit bekannten Fremdphasen
 - ▶ ohne Vorzugsorientierung präpariert bzw. mit bekannter Vorzugsorientierung
- Messung
 - ▶ Röntgen (Röhre, Synchrotron), Neutronen, ...
 - CW oder TOF
- Struktur
 - Kristallsystem, Gitterkonstanten, Raumgruppe bekannt
 - ausreichende Zahl von Atomkoordinaten bekannt

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispiel

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatu

Mathematische Grundlagen der Rietveld-Methode

▶ Prinzip: Minimierung (per Least-Sqaures-Verfahren) der Differenz S

$$S = \sum_{i} w_i |y_{io} - y_{ic}|^2 \tag{1}$$

i i-ter Schritt (θ) der Messung y_{ic} berechnete Intensität am Ort i y_i lintensität am Ort i y_{io} beobachtete Intensität am Ort i σ_i Standardabweichung des Meßwertes y_i

- ullet zwischen den beobachteten Intensitäten y_{io} an den Orten (heta oder Schritt) i
- und den berechneten Intensitäten y_{ic} am Ort i (Summe aller Braggreflexe k an dieser Stelle und dem Untergrund y_{ib})

$$y_{ic} = s \sum_{k} m_k L_k |F_k|^2 G(2\Theta_i - 2\Theta_k) + y_{ib}$$
(2)

k Bragg-Reflex
s Skalierungsfaktor
$$y_{ib} \text{ Untergrundintensität am Ort i}$$

$$m_k \text{ Flächenhäufigkeit}$$

$$L_k \text{ Lorentz-Polarisations-Faktor}$$

$$(2)$$

$$F_k \text{ Strukturfak. } F_{\vec{k}} = \sum_{j=1}^{N} f_j e^{2\pi i (\vec{k} \cdot \vec{x}_j^2)}$$
berechnete Position d. Reflexes k
$$= 2\Theta_i - 2\Theta_k$$

$$G(\Delta\Theta_{ik}) \text{ Profilfunktion des Refl. k}$$

Reflex-Profile

Breite und Form des Reflexes hängen ab von Θ und ...

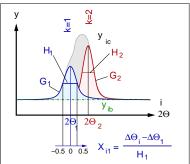
- gerätespezifischen Parametern
 - Strahlungsquelle
 - ▶ Wellenlängenverteilung im Primärstrahl (Monochromatorkristall)
 - Strahlcharakteristik (Kollimation: Blenden usw. zwischen Quelle, Monochromator, Probe und Detektor)
 - Detektorsystem
- Probe
 - Kristallitgröße
 - Kristallinität
 - **.**..

Profil-Funktionen

Beschreibung der Profile \mapsto verschiedene analytische Profilfunktionen $G(\Delta\Theta_{ik})$ $G(\Delta\Theta_{ik})$ am Ort $2\Theta_k$ zentriert

jeweils mit
$$X_{ik} = \frac{\Delta\Theta_{ik}}{H_k}$$
 und H_k

volle Halbwertsbreite des Braggreflexes k



Gebräuchliche Profil-Funktionen

Gauß (G)

$$\frac{\sqrt{4\ln 2}}{\sqrt{\pi H_k}} \left(e^{-4\ln 2X_{ik}^2} \right) \tag{3}$$

Lorentz (L)

$$\frac{\sqrt{4}}{\pi H_k} \left(\frac{1}{1 + 4X_{ik}^2} \right) \tag{4}$$

- ▶ Voigt (V): Faltung von Gauß und Lorentz
- Pseudo-Voigt (pV)

$$\eta \underbrace{\left(\frac{\sqrt{4}\ln 2}{\pi H_k}\right) \left(\frac{1}{1+4X_{ik}^2}\right)}_{Lorentz} + (1-\eta) \underbrace{\left(\frac{\sqrt{4\ln 2}}{\sqrt{\pi}H_k}\right) \left(e^{-4\ln 2X_{ik}^2}\right)}_{GauB}$$
(5)

- ▶ $0 < \eta < 1$
- Pearson VII (PVII)

$$\left(\frac{\Gamma(\beta)}{\Gamma(\beta-\frac{1}{2})}\right)\left(\frac{2^{1/\beta}-1}{\pi}\right)\frac{2}{H_k}\left(1+4(2^{1/\beta}-1)X_{ik}^2\right)^{-\beta} \tag{6}$$

▶ bei
$$\beta = 1 \mapsto \mathsf{Lorentz}$$
; bei $\beta = \infty \mapsto \mathsf{GauB}$

H bzw. L/G-Anteil als $f(\Theta)$

Haupteinflüsse auf die Form des Reflexprofils

- ► Röntgenquelle (~ Gauß-Verteilung)
- lacktriangle spektrale Dispersion (\sim Lorentz-Verteilung)

H bzw. L/G-Anteil als $f(\Theta)$

Haupteinflüsse auf die Form des Reflexprofils

- ► Röntgenquelle (~ Gauß-Verteilung)
- ▶ spektrale Dispersion (~ Lorentz-Verteilung)

Konsequenzen

- ① H steigt mit 2 θ
- ② Form der Reflexprofile:
 - bei niedrigen Beugungswinkeln: Gauß-Verteilung
 - bei größeren Beugungswinkeln: Lorentz-Verteilung

H bzw. L/G-Anteil als $f(\Theta)$

Berücksichtigung

- ① H_k wird mit Θ vergrößert, wobei
 - ▶ für die Gaußkomponente

$$\frac{H_k^{Gau8} = \sqrt{U \tan^2 \Theta + V \tan \Theta - W}}{(7)}$$

▶ für die Lorentzkomponente

$$\frac{H_k^{Lorentz} = X \tan \Theta + \frac{Y}{\cos \Theta}}{(8)}$$

U, V und W bzw. X und Y: freie Parameter

- ② bei Wahl von PVII, V und pV durch θ -Abhängigkeit des Mischungsparameters
 - ▶ pV (Mischungsparameter η)

$$\eta = NA + NB(2\theta) \tag{9}$$

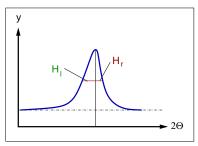
▶ PVII (Mischungsparameter β)

$$\beta = NA + \frac{NB}{2\theta} + \frac{NC}{(2\theta)^2} \tag{10}$$

Asymmetrie von Reflexprofilen

Berücksichtigung durch

- ► Split Profile Function
- ▶ z.B. Split-Pearson VII-Funktion: getrennte Verfeinerung von H_l und H_r bzw. β_l und β_r



Untergrundfunktionen

Möglichkeiten zur Ermittlung der Untergrundfunktion ybi

► Entwicklung als Potenzreihe (wichtigstes Verfahren)

$$y_{ib} = \sum_{n} b_n (2\Theta_i)^n \tag{11}$$

mit b_n als freien Parametern

- u.U. mit der manueller Vorgabe von 'Stützstellen'
- Untergrund komplett 'von Hand'

$\mathsf{Parameter} \longleftrightarrow \mathsf{Beobachtungen}$

Parameter der LS-Verfeinerung

- Gesamtskalierungsfaktor (1)
- Strukturparameter (ca. 5-300 pro Phase)
 - ► Gitterkonstanten
 - Atomparameter
 - ► Lageparameter (x,y,z)
 - 'Temperaturfaktoren' U
 - ► Besetzungsfaktoren
 - Descrizingsiaktoren
 - ▶ Vorzugsorientierung
- ▶ Parameter der Profilfunktion $G(\Delta\Theta_{ik})$ (ca. 2-20)
 - Kristallgröße und Kristallinität (über Profil-Parameter)
 - Asymmetrie
- ▶ Parameter der Untergrundfunktion yib (ca. 2-20)
- Nullpunkt
- Absorption
- •

Parameter ← Beobachtungen

Parameter der LS-Verfeinerung

- Gesamtskalierungsfaktor (1)
- Strukturparameter (ca. 5-300 pro Phase)
 - Gitterkonstanten
 - Atomparameter
 - Lageparameter (x,y,z) 'Temperaturfaktoren' U

 - Besetzungsfaktoren
 - Vorzugsorientierung
- ▶ Parameter der Profilfunktion $G(\Delta\Theta_{ik})$ (ca. 2-20)
 - Kristallgröße und Kristallinität (über Profil-Parameter) Asymmetrie
- Parameter der Untergrundfunktion yib (ca. 2-20)
- Nullpunkt
- Absorption

Beobachtungen

▶ *y_{io}* (ca. 1000-50000)

$Parameter \longleftrightarrow Beobachtungen$

Beobachtungen

▶ yio (ca. 1000-50000)

Problem

Korrelationen

Abhilfe

- Dämpfung
- ► Constraints oder Restraints ('Soft Constraints') für Bindungslängen, Bindungswinkel usw.
- Block-Diagonal-Verfeinerung

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispie

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatur

Güte der Verfeinerung

Parameter zur Beurteilung der Güte der Verfeinerung:

▶ Profil-R-Wert

$$R_{p} = \frac{\sum_{i} |y_{io} - y_{ic}|}{\sum_{i} y_{io}} \tag{12}$$

gewichteter Profil-R-Wert

$$R_{wp} = \sqrt{\frac{\sum_{i} w_{i} (y_{io} - y_{ic})^{2}}{\sum_{i} w_{i} y_{io}^{2}}}$$
 (13)

▶ Bragg-R-Wert

$$R_B = \frac{\sum_i |I_{ko} - I_{kc}|}{\sum_i I_{ko}} \tag{14}$$

'Expected' R-Wert

$$R_E = \sqrt{\frac{(N-P)}{\sum_i w_i y_{io}^2}} \tag{15}$$

- N: Zahl der Beobachtungen
- P: Zahl der freien Parameter
- ► Goodness of Fit

$$GofF = \frac{\sum_{i} w_{i} (y_{io} - y_{ic})^{2}}{N - P} = \frac{R_{wp}}{R_{E}}$$
 (16)

Durbin-Watson Statistik

Gefahr von Korrelationen

- ▶ Differenzen $\Delta_i = y_{io} y_{ic}$ sind korreliert
- ► Test auf das Ausmaß dieser Korrelation (Durbin-Watson d-Statistik)

$$d = \frac{\sum_{i=1}^{N} (\frac{\Delta_i}{\sigma_i} - \frac{\Delta_{i-1}}{\sigma_{i-1}})^2}{\sum_{i=1}^{N} (\frac{\Delta_i}{\sigma_i})^2}$$
(17)

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispie

Grenzen der Methode

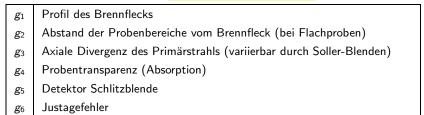
Zusammenfassung

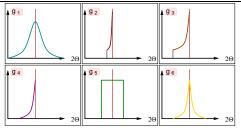
Literatur

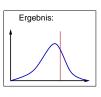
Experimentelles I

Diffraktometer

- Geometrie und Monochromator (α_1 bzw. $\alpha_{1,2}$)
- ► Instrumenten-Funktion: $g = g_1 * g_2 * g_3 * g_4 * g_5 * g_6$







Experimentelles II

Probenpräparation

- statistische Kristallitverteilung (keine Vorzugsorientierung)
- unimodale Kristallitgrößenverteilung (ca. 1 bis 10 μ m)
- ► Kapillaren: 'passend' zum Strahldurchmesser

Messung

- ▶ Schrittweite: ca. $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{2}$ der minimalen Halbwertsbreite eines gut aufgelösten Reflexes
- maximale Intensität ca. 10 000 Counts
- Probenrotation

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispiel

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatui

Programme

- GSAS (Generalized Structure Analysis System)
 - **1981**
 - Autoren: A. C. Larson und R. B. van Dreele (Los Alamos)
 - keine Quellen, aber Binaries für viele Plattformen
 - ▶ Neutronen, TOF usw.
 - div. Restraints (z.B. für Proteine usw.)
 - komfortables graphisches Frontend (expgui) von B. Toby
 - brauchbare Dokumentation
- XRS-82 (X-ray Rietveld System)
 - ▶ 1981 (baut auf X-RAY 72 (Stewart) auf)
 - ► Autor: Ch. Baerlocher, Zürich
 - Fortran-Quellen verfügbar
 - gute Contraints/Restraints-Möglichkeit (auch Winkel, z.B. Zeolithe)
 - Learned-Profile-Funktion
- ▶ DBWS + DBWSTOOL
 - 1981
 - Autoren: D. B. Wiles, A. Sakthivel und R. A. Young (Atlanta)
 - Quellen und Wintel-Versionen
- BGMN
 - Autor: J. Bergmann (Freiberg)
 - ► GPL (www.bgmn.de)

Programme (Forts.)

- FullProf + WinPlotr-Interface
 - Autor: J. Rodriguez-Carvajal
- RIETAN
 - Autor: F. Izumi (Japan)
 - in Japan sehr weit verbreitet
 - optimierte auswählbare L.S.-Verfahren
 - ► graphische Oberfläche
 - simultane Verfeinerung von Röntgen- und Neutronen-Daten
- ► JANA2000/2006
 - Autoren: V. Petříček, M. Dušek, L. Palatinus
 - auch für modulierte Strukturen
- SIMREF/SIMPRO
 - ► Autor: J. Ihringer, H. Ritter (Tübingen)
 - auch für modulierte Strukturen
- ▶ TOPAS
 - kommerziell, Fa. Bruker
- SiroQuant, Quasar
 - kommerziell
 - vor allem f
 ür quantitative Phasenanalysen
- ► CCP14-Info-Seite

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispie

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

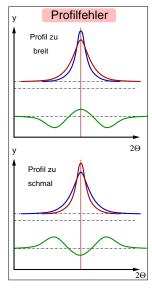
Literatur

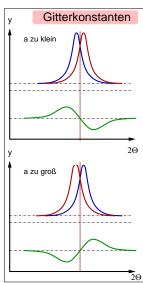
Verfeinerungsstrategie

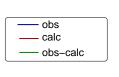
Reihenfolge der Freigabe der einzelnen Parameter

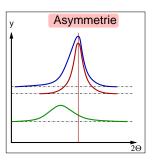
- 1. Gesamtskalierungsfaktor
- 2. einige Untergrundparameter
- 3. Gitterkonstanten
- 4. weitere Untergrundparameter
- 5. wenige Profilparameter (z.B. W)
- 6. Lageparameter der Atome
- 7. Temperaturfaktoren
- 8. weitere Profilparameter (z.B. U, V)
- 9. ev. Nullpunkt

Grafische Hinweise auf Parameterfehler









Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispiel

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatur

Beispiel

- Messung: Diffraktometer Stoe Stadi-P, Mo k_{α1}-Strahlung,
 Ge-Monochromator, DS-Geometrie, Kapillare 0.3 mm
- ▶ Meßzeit: 20 h in 6 Ranges
- ► Meβbereich: 5-50 ° 2θ
- ► Struktur: *RbZn*₁₃ (*NaZn*₁₃-Typ)
 - ▶ kubisch, Raumgruppe *Fm3c*
 - ► a=12.45 Å
 - ► Rb: 1/4,1/4,1/4; Zn1: 0,0,0: Zn2: 0.11, 0.32, 0
- Programm: GSAS/expgui

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispie

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatur

Grenzen der Methode

Hauptproblem: Korrelationen bei schlechtem Verhältnis Beobachtungen $i/Parametern\ N,\ z.B.\ durch$

- große Elementarzellen
- ▶ niedrige Symmetrie → viele Strukturparameter
- ▶ komplexe Profile
- ungewöhnlicher Untergrund (nichtkristalline Probenanteile, usw.)
- starke Reflexüberlappungen

Mathematische Grundlagen

Güte der Verfeinerung

Experimentelles

Programme

Verfeinerungsstrategien

Beispie

Grenzen der Methode

Zusammenfassung

Literatur

Zusammenfassung

- Strukturverfeinerung aus Pulverdaten, i.a. keine Strukturbestimmung
- ▶ Prinzip: LS-Verfeinerung div. Struktur-, Untergrund- und Profil- Parameter
- Diffraktometer/Messung unproblematisch
- Programme: für verschiedene Probleme/Plattformen jeweils verschiedene freie und bedienerfreundliche Programme zur Auswahl
- Vorteile:
 - kein Einkristall erforderlich
 - einfache T,P-abhängige Strukturanalyse
 - über Profilfunktionen weitere Analysemöglichkeiten
 - auch mehrphasige Proben
- Nachteile:
 - i.a. keine Strukturbestimmung möglich
 - Probleme mit Korrelationen
 - ► Grenzen: sehr große Zellen bzw. stark überlappende Reflexe

Literatur

- ► H. M. Rietveld, Acta Crystallogr. 22, 151 (1967).
- ► H. M. Rietveld, J. Appl. Crystallogr. 2, 65 (1969).
- R. A. Young (Ed.) The Rietveld Method, Oxford University Press (2008).
- C. Giacovazzo (Ed.) Fundamentals of Crystallography , Oxford University Press (2002).
- ▶ A. C. Larson, R. B. Von Dreele: GSAS (Handbuch und Tutorial) Los Alamos National Laboratory (1985-2000).
- ► Schneider/Dinnebier/Kern: Kursunterlagen div. DGK-Workshops.
- http://ruby/Vorlesung/Seminare/m+k_rietveld.pdf